

# WET-STERILIZED PRECISION FILTER ELEMENT AND ITS PRESERVING METHOD

Publication number: JP2191533

Publication date:

1990-07-27

Inventor:

WATANABE MASAHARU

Applicant:

KITZ CORP

Classification:

- international:

B01D41/04; B01D41/00; (IPC1-7): B01D65/02

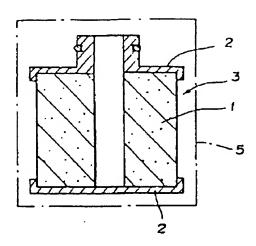
- european:

B01D41/04

Application number: JP19890007849 19890118 Priority number(s): JP19890007849 19890118

# Abstract of JP2191533

PURPOSE:To practically eliminate the outflow of impurities when a filter cartridge is initially set and to enhance safety by previously finishing hydrophilicity impartation to reduce the startup time after a filter element is set and previously finishing cleaning. CONSTITUTION:A microphorous thin film 1 having 0.01-5.0mu maximum pore diameter is wetted with an org. solvent compatible with water in the filter element 3 consisting of the thin film 1 and a support 2. The thin film is further cleaned by pure water having >=0.1MOMEGA/cm resistivity or the refined water as injection distilled water, and sterilized as wetted. The element 3 is hermetically sealed by a film of plastics, rubber, etc., or a formed article 5 to keep its wetted and sterilized state. As a result, a user is hardly troubled even when a fresh element is set, the element can be used after a short startup time, and the outflow of an additive, etc., is eliminated, and safety is enhanced.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-191533

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

49公開 平成2年(1990)7月27日

B 01 D 65/02

500

8014-4D

審査請求 未請求 請求項の数 12 (全6頁)

**図発明の名称** 湿式滅菌済精密フィルターエレメントとその保存方法

②特 願 平1-7849

②出 願 平1(1989)1月18日

切発 明 者 切出 顯 人 渡 辺 正 春

東京都港区南青山3丁目17番9号 株式会社北沢バルプ内

株式会社北沢バルブ 東京都港区南青山3丁目17番9号

個代 理 人 弁理士 小林 哲男

# 明 和 書

#### 1. 発明の名称

湿式滅菌済精密フィルターエレメント とその保存方法

# 2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも徴細多孔性薄膜と支持体よりなるフィルターエレメントであって、水と相溶性のある有機溶剤によって前記被細多孔性薄膜を湿潤させると共に、精製水により洗浄して湿潤状態のまま滅菌し、かつ、湿潤滅菌状態を維持する為にこのフィルターエレメントを密封保持したことを特徴とする混式滅菌済精密フィルターエレメント。(2) 精製水は、比抵抗0、1 M Q / CB 以上の純水

- (2) 精製水は、比抵抗0、1 M Ω / 四以上の純水 または注射用蒸留水である請求項 1 記載の湿式減 菌済精密フィルターエレメント。
- (3)密封保持手段は、プラスチック、ゴム、金 属等のフィルムや成形品によりフィルターエレメ ントを包装するようにした請求項1又は2記載の 湿式滅菌済精密フィルターエレメント。

- (4) 滅南手段は高圧蒸気滅菌または放射線滅菌等の外部よりのエネルギによる手段である請求項 1 乃至 3 記載の湿式滅菌済精密フィルターエレメント。
- (5) 做細多孔性薄膜の最大孔径が0.01~5.0 µ である請求項1乃至4記殺の混式滅菌済精密フィルターエレメント。
- (6) 微細多孔性薄膜の材質が、弗素樹脂、ポリプロピレン、ポリサルフォン、ポリアミド等の合成樹脂である請求項1乃至5記載の湿式滅菌済精密フィルターエレメント。
- (7) 徴知多孔性薄膜の形態が、平板状態ないし中空糸状膜である請求項1乃至6記載の混式滅菌 済精密フィルターエレメント。
- (8) 微細多孔性薄膜を湿潤させるための有機溶 剤が、水と相溶性の高いメチルアルコール、エチ ルアルコール、イソプロピルアルコール等の1 価 の低級アルコール類またはアセトン、メチルエチ ルケトン等の低級ケトン類である節求項1 乃至7

**→** . .

記載の湿式滅苗済精密フィルターエレメント。

(9) 少なくとも微細多孔性溶膜と支持体よりなる滅菌済精密フィルターエレメントの保存方法であって、水と相溶性のある有機溶剤によって微細多孔性溶膜を湿潤させた後、精製水により洗浄して湿潤状態のまま滅菌し、更に、フィルターエレメントを物質とする湿式滅菌済精密フィルターエレメントの保存方法。

(10) 精製水は、比抵抗0、1MQ/cm以上の純水または注射用蒸留水である請求項9記載の湿式 滅菌済精密フィルターエレメントの保存方法。

(11)密封保持手段は、プラスチック、ゴム、 金属等のフィルムや成形品によりフィルターエレ メントを包装するようにした請求項 9 又は 1 0 記 載の湿式滅菌済精密フィルターエレメントの保存 方法。

(12) 滅菌手段は高圧蒸気滅菌または放射線滅 菌等の外部よりのエネルギによる手段である請求 項9乃至11記載の湿式滅菌済精密フィルターエ

さない場合が多いため、近年では、ポリプロピレン、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリアミド、ポリカーボネート等の耐熱性エンジニアリングプラスチックを素材とする微細多孔性薄膜が開発され、更に、ポリピニリデンフラディド(PVDF)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等の耐熱性に加え耐薬品性の高い弗森樹脂を素材とした高機能物細多孔性薄膜も用いられるようになった。

ところが、これら合成高分子の多くは水との親和性に乏しいため、水を滤過する場合には、微細多孔性薄膜の製膜時または製膜後に水との親和性を付与し微細多孔性薄膜に透水性を付与する必要が有り、界面活性剤、低分子親水性ポリマーの添加またはプラズマ放電などの手法によって表面の改質を行なわうことが必要不可欠で、これらの手法によって表面を改質しない限り使用不能である。(発明が解決しようとする課題)

水との規和性の低い上記した多くの合成高分子 系穀材よりなる微細多孔性薄膜を利用したフィル レメントの保存方法。

3. 発明の詳細な説明

### 発明の目的

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体工業、製薬工業、食品工業等における微生物、微粒子の除去をはかるための湿式減菌済精密フィルターエレメントとその保存方法に関するものである。

#### (従来の技術)

しかし、従来のセルローズ系の素材よりなる徴 細多孔性薄膜は耐熱性に問題があり蒸気滅菌に適

ターエレメントでは、特に高純度の水又は酸やアルカリ等の水溶液を濾過する場合、 微細多孔性薄膜の表面に付与された界面活性剤や低分子親水性ポリマーが不統物として初期状態で流出して もる。 新しいフィルターエレメントを設置した場合には、 ユーザー自身がある程度の対象流体でフィルターエレメントを洗浄することを余儀なくされていた。

特に、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) を素材とした場合には、有効な親水化処理方法もなく、ユーザー自身が一々、水と相溶性のある有機溶剤を用いて微細多孔性薄膜を湿潤させた後、水洗いし、更に対象流体にて洗浄を行なうことによってのみ親水性処理がなされており、かなり困難で、面倒な作薬をユーザーに負担させていた。

また、一部においては、微細多孔性薄膜を何らかの手段によって親水化したのち、湿潤状態にて準備してあるフィルターエレメントも知られているが、経時的に微生物による汚染があった場合には不純物、異物の増加となるので、これを防止す

るため、 次亜塩素酸ソーダ、 過酸化水素水溶液、 ホルマリン等の殺菌剤を混入してあり、 使用に しこれら殺菌剤が流出するため、 親水化処理剤を 添加した上記従前のものと大同小異であった。

本発明は、新しいフィルターエレメントを装置する場合でも、極力ユーザー自身の手を煩わすことなく、極めて短い立上りにおいて使用可能で、かつ添加利等の流出がなく安全性の高い湿式減菌済精密フィルターエレメント及びその保存方法を提供することを目的とする。

# 発明の構成

#### (課題を解決するための手段)

本発明は、上記の目的を達成するため、次のように構成した。

すなわち、少なくとも微細多孔性薄膜と支持体よりなるフィルターエレメントであって、水と相溶性のある有機溶剤によって前記微細多孔性薄膜を湿潤させると共に、精製水により洗浄して湿潤状態のまま滅菌し、かつ、湿潤滅菌状態を維持する為にこのフィルターエレメントを密封保持する

アルコールが特に好ましい。

#### (作用)

構成を採用した。

精製水は、比抵抗0、1 M Q / cm 以上好ましくは 1 M Q / cm 以上の純水または注射用蒸留水を用い る。また、密封保持手段は、プラスチック、ゴム、 金属等のフィルムや成形品によりフィルターエレ メントを包装するのが好ましい。

更に、 滅菌手段は高圧蒸気滅菌または放射線滅 菌等の充填精製水の水質を変化させない外部より のエネルギーによる手段を適宜選択する。

徴 細多孔性 ಭ 膜 の 最大孔径は 0.01~5.0 μ であり、その材質は、弗 素 倒脂、ポリプロピレン、ポリサルフォン、ポリカーボネート、ポリエーテルサルフォン、ポリアミド等の合成 倒脂を適宜にに扱いする。 後細多孔性 薄膜の形態は、 平板 状膜であり、 微細多孔性 薄膜を 湿潤 させる ための 有機溶剤は、 水と相溶性の 高い メチルアル コール、 イソプロピルアルコール の 1 価の 低級 アルコール 類または が 便 ない メチルエチルケトン等の 低級ケトン 類が 便 宜 であるが、 膜の 変 質 防止、 安全 衛生 面では エチル

また、薬剤を用いない高圧蒸気級菌またはガンマ線照射滅菌等の物理的な手段により湿潤状態のまま滅菌し湿潤無菌状態を保持するための包装を施しているので、本発明のフィルターエレメントの使用に際しては、滅菌薬剤、殺菌剤が流出せず、しかも経時的な微生物による汚染も生じない。

更に、フィルターエレメントにガンマ線照射を 行なった場合、乾燥状態では合成樹脂に発生した ラジカルにより経時的に材質の変化が生じる場合 もあるが、湿潤状態では発生したラジカルが水と 反応して中和されるため、ガンマ線照射滅菌を行 なっても経時的な材質の劣化の心配が少ない。

なお、本発明方法における湿潤、洗浄、滅菌等は、フィルターエレメントの製造工程において、 ピンホール検査工程に引続いた工程で行なうこと ができるので、通常の乾燥工程の代りに滅菌工程 を行なう程度の工程改変しか要しない。

#### (実施例)

以下に、本発明における忍式滅菌済精密フィル ターエレメントとその保存方法の一実施例を挙げ ه ۱۰ سرایه

て本晃明を更に詳述する。

細孔径0.2μ(IPAバブルポイント1.04kg/cd)、外径80mm、内径20~30mmのドーナツ状のPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)膜(微細多孔性 障膜) 1 を、PFA製の膜支持体 2 の両面に熱溶 着したものをユニットとして、これを80ユニット 観燈したものをエレメントとして、フィルターエ レメント 3 に成形した・

本発明のフィルターエレメントの湿式滅菌方法 を実施するにあたり、まず、上記成形したエレメ ント全体をエチルアルコール)に浸漬後、静かに 上下に3~4回揺動し、脱泡した。

ここでは、作業者の安全、衛生を考慮してアルコール類(メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール等の1価の低級アルコール類)のIPAに没渡しているが、他の有機溶剤に没潤してもよく、例えば、同じく通常の徴細多孔性薄膜を用いたフィルターエレメント3のピンホール検査において用いられるバブルポイント試験(ASETNF316-70)工程に用いる試験液である、

効である。

次に、上記実施例の作用について説明する。

予め水と相溶性のあるイソプロピルアルコールに、PTFE膜1とPFAの膜支持体2とをユニット化して積層したエレメント3全体を湿潤、脱泡させた後、比抵抗1MQ/cmの純水と、比抵抗18Q/cmの超純水で2度洗浄しているので、既に親水化され即使用可能な状態のフィルターエレメント3を製造できる。

また、薬剤を用いない高圧蒸気滅菌で湿式にて 滅菌し湿潤滅菌状態を保持するための包装 5 を施 しているので、本実施例のフィルターエレメント の使用に際しては、滅菌薬剤、殺菌剤が流出せず、 しかも経時的な微生物による汚染も生じない。

なお、本実施例方法における湿潤、洗浄、減菌等は、フィルターエレメントの製造工程において、ピンホール検査工程に引続いた工程で行なうことができるので、通常の乾燥工程の代りに減菌工程を行なう程度の工程改変しか要しない。

以上の製造方法による処理を経て、本実施例の

水と親和性の高いアセトン、メチルエチルケトン 等の低級ケトン類を使用しても差し支えない。

次に、通常の乾燥工程を経ることなしに温潤状態のまま、専用のPFAハウジング4に組込み、 比抵抗1MΩ/cm の高純度の純水を用い、流量 5 Ο Ο ml/分で約20分間エレメント3を洗浄した。

更に、比抵抗18MΩ/αの超耗水を用い、流量1 α/分で10分間エレメント3を洗浄した。

その後、このエレメント3をハウジング4より 取出し、該エレメント3が湿潤状態のまま保持されるよう厚み80μのポリアミドフィルム及び厚み60μのポリプロピレンフィルムよりなる包装袋5 (第1図A、B参照)にて密封した後、前記までの工程中で万一混入した微生物の繁殖を防止するため、121℃、20分間の高圧蒸気滅菌を行なった。

上記高圧蒸気滅菌は、薬剤を用いない湿式の滅菌手段の一つであって、コスト的に安価であるが、 徴細多孔性薄膜の素材が耐然的でなく機能を損な う恐れのある場合には、同じく湿式の滅菌手段の 一つであるガンマ線照射等の放射線照射滅菌が有

減菌済精密フィルターエレメントを製造したが、 その実際の使用に当っての立上りを試すため、上 記のようにして製造した減菌済精密フィルターエ レメント3をハウジング4に組込んだ後、比抵抗 18MΩ/6mの超純水タンク6内の超純水を流量 500m1/分で通水し、流入側及び流出側の比抵抗を 比抵抗計7、8により1分毎に計測した。このよ うにして計測した比抵抗値を、第1図に(イ)で 表す。

# 比較例

また、上記本発明の実施例と従前のフィルターエレメントの使用に当っての立上りを対比するため、従来から知られている細孔径0.2 μ、セルローズアセテート膜よりなるブリーツエレメント型フィルターを前記同様にPFAハウジングに組込み、比抵抗18MQ/cmの超純水を流量500ml/分で通水し、流入側及び流出側の比抵抗を比抵抗計によって1分毎に測定した。この比抵抗の比較測定値を第1図に(ロ)で示す。

同図に示した結果から明らかなように、比較例

のフィルターエレメントの測定値線ロの示す特性 に比較して、本実施例のフィルターエレメントの 測定値線イの示す特性は顕著であり、立上がりが 格段に早く(比較例に比して総通水量は1/3以下 で立上り、しかも一気に立上る)、本実施例にお けるフィルターエレメントの優秀性が際立ってい る。

第2図は本発明における密封手段の他例を示したもので、エレメント3をハウジング4内に収納し、ハウジング4の流出入口を密封栓9、10によりエレメント3を密封保持している。

# 発明の効果

العامولي

以上のように説明した本発明によれば、次のような優れた効果が得られる。

- ①予め親水化処理を終えているので、フィルターエレメント設置後の立上がりが従来に比して格
- ②予め洗浄処理を終えているので、フィルターカートリッジを設置した初期状態において、界面 活性利等の不純物の洗出がほとんどなく、安全

性が高い。

- ③予め滅菌してあるため、経時的な微生物汚染の 心配がなく、安全性が高い。
- ④本発明方法によれば、従来の親水化処理をした 乾式のフィルターエレメントに比較して、ほぼ 同等のコストで製造することができ、洗浄処理 済のフィルターエレメントとしては極めて安価 に提供できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明における湿式減菌済精密フィルターエレメントとその保存方法の実施例を示したもので、第1図Aは密封手段の例を示した断面図、第2図は密封手段の他例を示した断面図、第2図は密封手段の他例を示した の透水性等の試験を 説明 切っ イルターエレメントの透水性等の透水を した 場合の 1分毎の比抵抗計測値と、比較例の フィルターエレメントに同様の透水を した 場合の カン・カーエレメントに同様の透水を した 場合の カン・カーエレメントに同様の透水を した 場合の カン・カーエレメントに同様の透水を した 場合の サル が

脚定値を示す比較グラフで、イは本発明を示し、 ロは比較例を示す。

1 · · · 做細多孔性薄膜

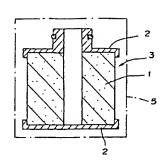
2 · · · 支持体

3 ・・・フィルターエレメント

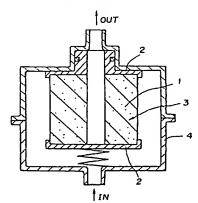
4・・・フィルターハウジング

5、9…密封手段

第 1 図 (A)



第 1 図 (B)



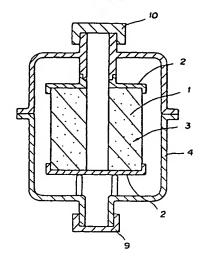
特 許 出 願 人 株式会社北沢バルブ

代理人 弁理士 小 林 哲



ا الال

第 2 図



第 3 図

